

# 薄膜实验室电晕设备 CG 061



## 应用:

该实验室设备可以对导电薄膜或任意壁厚的印版以及直至约 2 mm 壁厚的非导电薄膜（聚合材料）进行单面处理。处理过程采用转辊电极，可通过一个接地反电极和铺在上面的待处理薄膜用手对其操作。

将转辊电极更换为刚性、空白或绝缘的电极，也可对模制件的处理有所帮助。

## 结构:

该设备由一个集成了高压变压器的 19" 半导体发生器，手动转辊电极以及 400 x 400mm 的接地反电极槽组成。转辊电极上有一个臭氧吸风机接口，也可用于工艺中煤气的供应。标准处理宽度为 200mm；可选择手动或脚踏开关按钮。

## 技术数据:

电源:	230 V, 50/60 Hz , 1000 VA
处理宽度:	200mm、300mm 或 400mm
标准软管长度:	1.0 m
发生器规格 (B x T x H):	470 x 530 x 210 mm
重量:	23 kg